

## Установка скрайбирования MR 200



**Производитель:**

JFP Microtechnic

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Специализированная установка MR 200 служит для скрайбирования полупроводниковых пластин из кремния, GaAs и других материалов диаметром до 200 мм. Процесс скрайбирования выполняется алмазным резцом в ручном режиме. Посредством ручного управления стола в направлении X/Y, линия скрайбирования устанавливается на контрольные метки или структуры на образце. Высококачественный микроскоп с зуммированием и LED освещением позволяет быстро менять поле обзора и проводить детальное инспектирование образца. Наличие прецизионной регулировки стола по осям X/Y, позволяет точно располагать подложку во время процесса скрайбирования. Перекрестие в окуляре микроскопа позволяет четко определить точку касания резца на

подложке. Опускание и подъем резца управляется педальным переключателем. Наличие простой и надежной конструкции позволяет использовать установку MR 200 как в научно-исследовательских лабораториях, так и на мелкосерийном производстве.

Опционально доступна система цветного видеоизображения, которая включает ПК, видеокамеру и адаптер для подключения.